PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-356273

(43)Date of publication of application: 26.12.2001

(51)Int.CI.

G02B 21/00 G02B 26/10

(21)Application number : 2000-180288

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

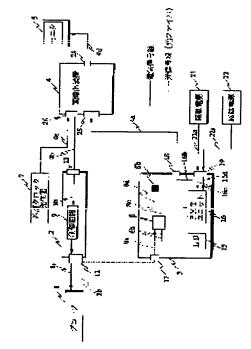
15.06.2000

(72)Inventor: OKAWA ATSUSHI

(54) CONFOCAL OPTICAL SCANNING PROBE DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain image having no image distortion by sampling of image by irregular. interval pulses to nonlinear driving waveform. SOLUTION: A confocal optical scanning probe device is constituted of a probe 1 having a scanner, a controller 2 for driving the scanner, an optical unit 3, an imaging device 4 and a monitor 5. The imaging device 4 has a linear correction means for linearly correcting an image displayed in the monitor 5. The linear correction means is constituted by having a nonlinear drive signal generating means for generating linear correction drive signal, an irregular interval pulse generating means for generating the irregular interval pulse and an A/D converter which executes A/D conversion with the irregular interval pulse as a sampling clock. Thereby image having no image distortion can be obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-356273 (P2001-356273A)

(43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G 0 2 B 21/00

26/10

G 0 2 B 21/00 26/10 2H045

2H052

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 21 頁)

(21)出願番号

特願2000-180288(P2000-180288)

(22)出願日

平成12年6月15日(2000.6.15)

(71)出顧人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 大川 敦

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(74)代理人 100076233

弁理士 伊藤 進

Fターム(参考) 2H045 AB13 AB38 AB54 AB73 DA31

2H052 AA07 AA08 AC15 AC10 AC20

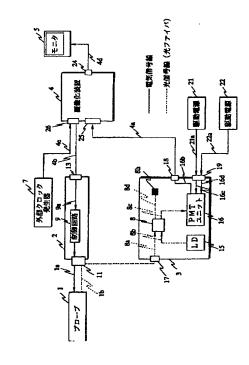
AC34 AF21 AF25

(54) 【発明の名称】 共焦点光走査プローブ装置

(57)【要約】

【課題】 非線形駆動波形に対し非等間隔パルスで画像 をサンプリングすることで、画像歪みのない画像を得

【解決手段】 共焦点光走査プロープ装置は、スキャナ を有するプローブ1と、スキャナを駆動する制御装置2 と、光学ユニット3と、画像化装置4と、モニタ5とか らなる。画像化装置4はモニタ5に表示される画像を線 形補正する線形補正手段を有し、この線形補正手段は線 形補正駆動信号を発生する非線形駆動信号発生手段と、 非等間隔パルスを発生する非等間隔パルス発生手段と、 この非等間隔パルスをサンプリングクロックとしてA/ D変換するA/D変換器とを具備して構成されている。 これにより、画像歪みのない画像を得ることができる。



【特許請求の籤用】

【請求項1】 非線形駆動信号で駆動するスキャナを有 するプローブと、

前記スキャナを駆動する制御装置と、

被検部に光を照射する光源と、

前記光源からの光をプローブ先端に導くための光ファイ

前記光ファイバからの光を被検部に合焦させ、前記被検 部からの光を前記光ファイバ端面に集光させる合焦手段

前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を前記光源か らの光の光路から分離する分離手段と、

前記分離された光を検出する検出器と、

前記検出器からの信号を画像化する表示手段に画像を表 示する画像化装置とを有する共焦点光走査プローブ装置 において、

前記画像化装置は前記表示手段に表示される画像を線形 補正する線形補正手段を有し、前記線形補正手段は前記 非線形駆動信号を発生する非線形駆動信号発生手段と、 非等 間隔パルスを発生する非等間隔パルス発生手段 と、前記非等間隔パルスをサンプリングクロックとして A/D変換するA/D変換器を具備していることを特徴 とする共焦点光走査プローブ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被検部からの戻り 光の少なくとも一部を光源からの光の光路から分離する 分離手段を制御装置内に配置し、当該分離手段や当該分 離手段に接続される光ファイバを保護できるようにした 共焦点光走査プローブ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の共焦点顕微鏡は、例え ば、スキャナを有するプローブと、前記スキャナを駆動 する制御装置と、被検部に光を照射する光源と、前記光 源からの光をプローブ先端に導くための光ファイバと、 前記光ファイバからの光を被検部に合焦させ、当該被検 部からの光を前記光ファイバ端面に集光させる合焦手段 と、前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を光源か らの光の光路から分離する分離手段と、前記分離された 光を検出する検出器と、前記検出器からの信号を画像化 40 する画像化装置と、画像を表示するモニタとを有するも のが知られている(特開平9-230248号公報)。

【0003】この従来の共焦点顕微鏡は、マイクロ機械 加工された小型の装置として提供されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の共焦点顕微鏡によれば、図25(a)に示すよ うに、共振駆動によるラスタスキャンを行う際に、等間 隔パルスによってサンプリングしているため(図25

行くほど細かく、中央部へ行くほど粗くなり、画像が歪 んでしまうことがあった。

【0005】本発明は、上述した点に鑑みてなされたも ので、非線形駆動波形に対し非等間隔バルスで画像をサ ンプリングすることで、画像歪みのない画像を得ること のできる共焦点光走査プローブ装置を提供することを目 的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の共焦点光走査プ 10 ローブ装置は、非線形駆動信号で駆動するスキャナを有 するプローブと、前記スキャナを駆動する制御装置と、 披検部に光を照射する光源と、前記光源からの光をプロ ーブ先端に導くための光ファイバと、前記光ファイバか らの光を被検部に合焦させ前記被検部からの光を前記光 ファイバ端面に集光させる合焦手段と、前記被検部から の戻り光の少なくとも一部を前記光源からの光の光路か ら分離する分離手段と、前記分離された光を検出する検 出器と、前記検出器からの信号を画像化する表示手段に 画像を表示する画像化装置とを有する共焦点光走査プロ ーブ装置において、前記画像化装置は前記表示手段に表 20 示される画像を線形補正する線形補正手段を有し、前記 線形補正手段は前記非線形駆動信号を発生する非線形駆 動信号発生手段と、非等間隔パルスを発生する非等間隔 パルス発生手段と、前記非等間隔パルスをサンプリング クロックとしてA/D変換するA/D変換器を具備して 構成される。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態について説明する。

【0008】 (第1の実施の形態) 図1ないし図21は 本発明の第1の実施の形態に係わり、図1は共焦点光走 査プローブ装置の概略構成を示すブロック図、図2は図 1の共焦点光走査プローブ装置の構成を示すブロック 図、図3は図2の光学ユニットの構成を示すブロック 図、図4は図3の画像化装置の構成を示すブロック図、 図5は図4の画像化装置による画像歪み補正の方法説明 する説明図、図6は図4の画像化装置によるライン補間 処理の流れを示す第1のフローチャート、図7は図4の 画像化装置によるライン補間処理の流れを示す第2のフ ローチャート、図8は図4の画像化装置による自動輝度 値調整AGC) 処理の流れを示す第1のフローチャー ト、図9は図4の画像化装置による自動輝度値調整AG C) 処理の流れを示す第2のフローチャート、図10は 図4の画像化装置による自動輝度値調整AGC)処理の 流れを示す第3のフローチャート、図11は図4の画像 化装置による自動輝度値調整AGC) 処理の流れを示す 第4のフローチャート、図12は図2の制御装置内の制 御回路の構成を示すブロック図、図13は図12の制御 回路の作用を説明する第1のタイミングチャート、図1 (b))、図25(c)に示すように表示画像の端部へ 50 4は図12の制御回路の作用を説明する第2のタイミン グチャート、図15は図12の制御回路の作用を説明する第3のタイミングチャート、図16は図12の制御回路の作用を説明する第1のフローチャート、図17は図12の制御回路の作用を説明する第2のフローチャート、図18は図1のプローブの先端部を示す断面図、図19は図1のプローブのスキャナの構造を示す断面図、図20は図19のスキャナの構造を示す平面図、図21は図19のスキャナの詳細構造を示す平面図である。【0009】図1において、との共焦点光走査プローブ

【0009】図1において、との共焦点光定査フロープ 装置は、スキャナを有するプローブ1と、前記スキャナ 10 を駆動する制御装置2と、前記プローブ1に光を供給 し、前記プローブ1からの光学像を検出して映像信号に する光学ユニット3と、前記光学ユニット3らの信号を 画像化する画像化装置4と、前記画像化装置4からの映 像を表示するモニタ5と、スキャナを駆動する駆動波形 の基準となるクロックを発生させる外部クロック発生器 7とを備え、次のような接続関係になっている。

【0010】プローブ1は、信号線1aを介して制御装置2に電気的に接続され、光ファイバ1bを介して光学的に光学ユニット3に接続されている。制御装置2は、信号線4bを介して画像化装置4に電気的に接続されている。

【0011】画像化装置4には、光学ユニット3が信号 線4aを介して電気的に接続されている。画像化装置4 には、モニタ5が信号線4dを介して電気的に接続され ている。また、画像化装置4には、外部クロック発生器 7が信号線4eを介して電気的に接続されている。

【0012】このような構成の共焦点光走査プローブ装置の詳細について図2を参照して説明する。

【0013】プローブ1は、信号線1aを介して制御装 30置2のコネタタ11に電気的かつ着脱可能に接続され、さらに光ファイバ1bにより制御装置2のコネタタ11を介して光学ユニット3のコネクタ17光学的かつ着脱可能に接続されている。

【0014】光学ユニット3は、光源としてのレーザダイオード(以下、「LD」と称す)15と、フォトマルチプライア(以下、「PMT」と称す)ユニット16と、4端子カプラ8とからなる。また、光学ユニット3には、コネクタ17、コネクタ18およびコネクタ19が配置されている。

【0015】この光学ユニット3において、4端子カブラ8は、四つの端部8a、8b、8c、8dを有しており、端部8aは光ファイバ1bに光学的に接続され、8bはLD15に光学的に接続されている。また、端部8cは光ファイバ終端8hにより終端され、端部8dはPMTユニット16に光学的に接続されている。端部8a、8dから入った光はそれぞれ分岐されて端部8b、8cに伝えられ、逆にまた、端部8b、8cから入った光はそれぞれ分岐されて、端部8a、8dに伝えられる構成になっている。

【0016】また、PMTユニット16は、信号線16 bを介してコネクタ18に電気的に接続されている。P MTユニット16は、信号線16c,16dを介してコネクタ19に電気的に接続されている。

【0017】さらに、PMTユニット16のコネクタ19には、駆動電源21,22がケーブル21a,22aをそれぞれ介して電気的に接続されている。

【0018】制御装置2において、制御回路9は信号線9aを介してコネクタ13に電気的に接続されている。また、制御回路9は信号線9bを介してコネクタ11に電気的に接続されている。この制御回路9は、コネクタ13から信号線9aを介して入力されるスキャナ駆動信号を取り込み、これを増幅して、信号線9bを介してコネクタ11に出力できるようになっている。

【0019】画像化装置4は、画像化信号を形成する装置であり、コネクタ24、コネクタ25およびコネクタ26を備えている。このコネクタ25のコネクタ25には、モニタ5が信号線4dを介して電気的に接続されている。また、画像化装置4はコネクタ26、信号線4c20 およびコネクタ13を介して制御装置2に電気的に接続され、相互に信号を伝達可能になっている。さらに、画像化装置4のコネクタ26には、信号線4eを介して、スキャナを駆動する駆動波形の基準となるクロックを発生させる外部クロック発生器7が電気的に接続されている。

【0020】また、画像化装置4のコネクタ24には、信号線4a、コネクタ18、信号線16bを介して光学ユニット3のPMTユニット16が電気的に接続されている。

0 【0021】次に、光学ユニット3内のLD9およびP MTユニット16について、図2および図3を参照して 説明する。

【0022】光学ユニット3は、LD15と、PMTユニット16とからなることは既に説明した。ここで、PMTユニット16は、コネクタ161と、フォトマルチプライアチューブ(PMT)162と、ヘッドアンブ163とから構成されている。PMT162は、光信号を電気信号に変換する素子であり、変換した電気信号をヘッドアンプ163に入力できるように構成されている。

40 ヘッドアンプ163は、PMT162からの電気信号を 増幅してコネクタ18に出力する。

【0023】このような光学ユニット3において、LD15で発生するレーザ光は、図2に示すように、端部8a、ファイバカブラ8、端部8b、コネクタ11、光ファイバ1bを介してブローブ1へ伝送され、プローブ1内のスキャナ(後述)にて被検体を光走査できる。

【0024】プローブ1内のスキャナにて走査し、被検体から反射する光信号は、光ファイバ1b、コネクタ11、端部8b、ファイバカブラ8、端部8dおよびコネ50クタ161(図3参照)を介して、フォトマルチブライ

アチューブ (PMT) 162に伝送される。PMT16 2は、この光信号を電気信号に光電変換し、その光電変 換された電気信号を信号線162aを介してヘッドアン プ163へ伝送する。ヘッドアンプ163は、入力され た信号を増幅する。との増幅された電気信号は、信号線 16b、コネクタ18、信号線4a、コネクタ24を介 して画像化装置4に与えられる。

【0025】なお、信号線4aは複線になっており、そ のうち信号線4a-1で、信号線16c-1を介して上 記電気信号を伝送し、一方、信号線4a-2で、信号線 10 /Dコンバータ40でサンプリングすると、図25 16c-2を介してフォトマルチプライアチューブ(P MT) 162の感度を制御する制御信号を画像化装置4 から伝送する(詳細は後述)。

【0026】画像化装置4の構成について、図4を参照 して説明する。

【0027】画像化装置4は、A/Dコンバータ40 と、フレームメモリ41と、メインメモリ42と、CP U43と、データバス46と、I/Oポート47と、ハ ードディスク装置50とから構成されていて、バス線4 7aと制御線47bを介して接続されている。

【0028】この画像化装置4の動作を説明する。A/ Dコンバータ40は、光学ユニット3内のPMTユニッ ト10からの電気信号を、信号線40aを介して入力 し、この電気信号をA/D変換してデジタル信号を出力 する。

【0029】このデジタル信号はフレームメモリ41に データとして1ラインごとに次々に格納される。

【0030】フレームメモリ41に格納されたデータ は、CPU43によりI/Oポート47を介してメイン に、CPU43は、制御線47a、I/Oポート47、 制御線47bを介してフレームメモリ41に対し、アド レスバス45の経路48aを介してデータのアドレスを 指定する。

【0031】そして指定されたアドレスのデータを、1 /Oボート47およびデータバス46の経路49a,4 9 b でメインメモリ42 に格納するよう制御する。-方、メインメモリ42に格納されたデータの読み出し は、CPU43によりアドレスバス45の経路48aで 指定されたデータのアドレスがデータバス46の経路4 40 隔を設定し、非等間隔パルス波形を作成する。 9b, 49cで1/0ポート47に転送されるよう、制 御線47bを介して制御する。

【0032】そして、1/0ポート47内の図示しない DAコンバータでアナログ信号変換され、信号線47c を介してモニタ5へ送られ画像表示される。

【0033】なお、フレームメモリ41へのデータ格納 と、フレームメモリ41からのデータを読み出しとは、 並行して実行される。また、CPU43は、上記データ の転送以外の、画像化装置4内の制御および演算処理を 行う。

【0034】画像化装置4による画像歪み補正の方法に ついて、図5を用いて説明する。

【0035】スキャナの2次元走査のうち、X方向の走 査は、周波数が数kHz程度の正弦波による共振駆動に て行う。一方、Y方向の走査は、周波数が数Hz〜数1 OHz程度の線形駆動にて行う。

【0036】従来技術の図25で説明したように、X方 向は非線形である正弦波(図25(a)参照)で駆動す るため、等間隔パルス(図25(b)参照)を基準にA

(a)のX軸のように、X方向の中央部付近は粗く、端 部へ行くにじたがって細かくサンプリングされることに なり、モニタ5で画像化した場合、図25(c)のよう に、中央部分が広がり、端部へ行くにしたがってつぶ れ、歪んだ画像となってしまう。

【0037】そとで、本実施の形態では、図6に示すよ うに、サンプリングパルスに対して、画像化した際にX 方向の各画素が等間隔になるように(図5(a)参 照)、図5 (b)のように、非等間隔パルスによってサ 20 ンプリングして、図5(c)のような歪みのない画像と する。

【0038】とのために、まず、あらかじめ画像化装置 4内のハードディスク装置50に、X方向の波形データ と共に非等間隔バルス波形を、時間軸を基準とした同一 のファイルとして作成、保存しておく。ただしこのと き、共振駆動するため、図5 (a)のように、駆動波形 Aに対し、実際のX方向の走査位置Bは90°位相が遅 れるので、あらかじめ駆駆動波形に対して非等間隔バル ス波形を90°遅らせて作成、保存しておく。また、本 メモリ42に書き込まれる。すなわち、図4に示すよう 30 実施の形態の場合、X方向の画像は正弦波の立上り時の み表示することとする。

> 【0039】非等間隔バルスのバルス数pは、X方向周 波数をfx、外部クロック発生器7のクロック周波数を fclkとすると、p = fclk/fxである。また、非等間 隔バルスは、任意の時間をt、任意のX方向の走査位置 をX、X方向の画素数をXmaxとすると、t=(p/2 π) × c o s⁻¹ (1-2 X/(X max-1))が成り立 つ。この式に、XをOからXmax-1まで1ずつインク リメントしたときの各時間 t の値で非等間隔パルスの間

> 【0040】とのように、駆動波形Aによってスキャナ を駆動し、なおかつ非等間隔パルスによってサンプリン グすることで、画像歪みがなく、なおかつ共振駆動によ る位相ずれのない画像が得られる。

【0041】画像化装置4によるライン補間の方法を、 図4、図6、図7を用いて説明する。

【0042】図4において、A/Dコンバータ40によ ってA/D変換されたデータは、1ラインごとに次々と フレームメモリ41に蓄積されていく。蓄積されたデー 50 タを、CPU43によってすべて読み出すのではなく、

例えば2 ラインにつき 1 ラインの割合で間引いて、読み出す。間引いて読み出されたデータは、 I / Oボート47、データバス 4 6 を介してメインメモリ 4 2 に書き込まれる。書き込まれたデータは C P U 4 3 によりメインメモリ 4 2 から読み出される。

【0043】このとき、上記で間引かれた回数だけ同じラインを複数回読み出し、「/Oボート47を介して、モニタ5へ画像として出力される。

【0044】以上のラインを間引いて、複数回同じラインを表示する流れを、図6のフローチャートを用いてい 10説明する。まず、ステップS1でX方向の表示画素数Xmax、Y方向の表示ライン数Ymaxをあらかじめ画像化装置4内のハードディスク装置50内に記憶しておく。次に、ステップS2で間引かれるライン数の割合、および何倍にコピーされるかの倍数kを設定する。そして、ステップS3においてスキャンを開発し、ステップS4でライン補間処理、すなわちラインの間引きおよびコピー処理を含むスキャニングを実行し、ステップS5でスキャンを終了しない限り実行し続ける。

【0045】 CのステップS 4 におけるライン補間を含 20 むスキャニングの流れを、図7のフローチャートで示す。まず、ステップS 1 1 で表示される画像のライン数を表すインデックスiをi - 0 に初期化する。つぎに、ステップS 1 2 でインデックスiがYmax未満 (i < Ymax) かどうか判断する。この判断が真であれば、ステップS 1 3 でコピーされるライン数を表すインデックスjをj=0 に初期化する。次にステップS 1 4 でiライン目のデータをフレームメモリ4 1 から読み出し、ステップS 1 5 でメインメモリ4 2 に書き込むよう、C P U 4 3 が制御する。 30

【0046】次に、ステップS16でインデックスjが j < kかどうか判断する。この判断が真であれば、ステップS17でメインメモリ42に書き込まれたiライン目のデータを読み出し、これをステップS18でi+jライン目のデータとして、I/Oボート47を介してモニタ5に表示して、ステップS19でインデックスjをインクリメントし、上記のステップS14に戻り、ステップS16でのj < kかどうかの判断し、コピーされるラインをすべて表示し終えるまで繰り返す。

【0047】ステップS16においてj < k が偽、すな 40 わち、i ライン目のデータをk で設定した分だけコピーして表示し終えたら、ステップS20 でi ← i + k によりi にi + k を格納して、i < Y maxかどうかの判断に戻り、i + k ライン目のデータ、およびそのデータをコピーしたデータを表示することを繰り返す。

【0048】ステップS12においてi<Ymaxかどうかの判断が偽、すなわち1フレーム分のデータを表示し終えたら、本サブルーチンを終了し、スキヤンを終了するかどうかの判断をし、終了しない限り、次のフレームの画像を、上記の流れによって上書きすることを繰り返

す。このようにして、フレームメモリ41に格納されている全データを表示するのではなく、間引いた後、間引かれた分だけコピーして表示する。

【0049】次に、画像化装置4による自動輝度値調整 (以下、AGCと略記)方法を、図4、図8ないし図11 を用いて説明する。

【0050】AGCを行うと、画像データ1フレーム分の輝度最大値Imaxおよび輝度最小値IminをCPU43により算出し、あらかじめ設定された輝度最大値I0maxおよび輝度最小値I0minになるよう、PMT162の感度を調整するよう、CPU43が制御する。

【0051】AGCの流れを、図8のフローチャートにて説明する。まずステップS21でハードディスク装置50にあらかじめ所定の輝度最大値IOmaxおよび輝度最小値IOmin、X方向の画素数Xmax、およびY方向のライン数Ymaxを設定しておく。そしてステップS22でスキャンを開始し、ステップS23でAGC処理を実行し、ステップS24でスキャンが終丁しない限りAGC処理を行う。

20 【0052】ステップS23でのAGC処理の詳細な流れを図9のフローチャートを用いて説明する。 AGC は、画像化装置4に接続可能な図示しないキーボード、あるいは図示しないマウス等の入力装置により、CH/OFF 切換可能になっており、ステップS31では初期状態ではOFFになっている。 ステップS32でAGCのO Nを待ち、AGC をONにすると、ステップS33でフレームメモリ41に格納されている1フレーム分のデータは、CPU43により読み出され、I/Oボート47、データバス46を介してメインメモリ42に書き込まれる。

【0053】そして、とのデータから、CPU43により、ステップS34で1画素ずつ比較演算により、輝度の最大値Imaxを算出する(詳細は後述)。

【0054】次に、ステップS35でImaxを、各々あらかじめ設定した輝度の最大値I0maxと比較して、Imax<I0maxかどうかの判断が真であれば、ステップS36でPMT162の感度を上げるよう、I/Oボート47、信号線47e、コネクタ25、信号線4a-2、コネクタ18、および信号線16c-2を介して、PMT162を、CPU43が制御する。このとき、PMT162の感度が上がると、ステップS37でPMT162のオフセット(表示する画像の背景の輝度レベル)が上がる、すなわち輝度最小値が上がることになる。

【0055】一方、I max < I 0maxが偽であれば、ステップS38で逆にPMT162の感度を下げるよう、CPU43が制御する。PMT162の感度が下がると、ステップS39でPMT162のオフセットが下がる、すなわち輝度最小値が下がることになる。

るかどうかの判断をし、終了しない限り、次のフレーム 【0056】ステップS36ないしS39で変化した輝の画像を、上記の流れによって上書きすることを繰り返 50 度最小値によりさらに、以下でPMT162のオフセッ

トを変化させる。

【0057】次に、ステップS40で輝度最小値が変化 した次の1フレームのデータを、CPU43が、フレー ムメモリ41から読み出し、メインメモリ42に書き込 み、メインメモリ42から読み出す。このデータから、 ステップS41でCPU43により、1画素ずつ比較演 算により、輝度最小値Iminを算出する(詳細は後 述)。

【0058】ステップS42で算出した I minと予め設 定した I Ominと比較して、 I min < I Ominかどうかの判 断が真であれば、ステップS43でPMT162のオフ セットを上げる、すなわちIminを上げるよう、I/O ポート47、信号線47e、コネクタ25、信号線4a -2、コネクタ18、および信号線16c-2を介し て、PMT162をCPU43が制御し、ステップS4 4で表示される画像の背景を暗くする。

【0059】一方Imin<IOminが偽であれば、ステッ プS45でPMT162のオフセットを下げる、すなわ ちIminを下げるよう、PMT162をCPU43が制御 し、ステップS46で表示される画像の背景を明るくす 20

【0060】以上のように、あらかじめ設定した I Oma x、および [Ominに、 [maxおよび [minを近づけるよ う、PMT162の感度およびオフセットをCPU43 が制御する。

【0061】上記 I maxの算出方法を、図10のフロー チャートにて説明する。まず、ステップS51でX方向 の何画素目かを表すインデックスm、Y方向の何ライン 目かを表すインデックスn、および算出経過の輝度最大 値 I maxをすべて O に初期化する。ステップS 5 2 で n がY方向の最大ライン目Ymaxに達したかどうか判断 し、達していない場合はステップS53でmがX方向の 最大画素目Xmaxに達したかどうか判断し、達していな い場合はステップS54で各画素の輝度値を表す配列p [m][n]を I maxと比較し、 p [m][n] > I maxであれば、ス テップS55で I maxに p [m][n]の値を格納し I maxを更 新し、ステップS56でmをインクリメントしてステッ プS52に戻る。

【0062】ステップS53でmがX方向の最大画素目 Xmaxに達した場合は、ステップS57でnをインクリ メントしステップS58でmをリセット(m=0)して ステップS52に戻る。また、ステップS52でnがY 方向の最大ライン目Ymaxに達した場合は、処理を終了

【0063】 このように、インデックスmおよびnをイ ンクリメントすることを繰り返し、すべての画素につい て実行し、Imaxを決定する。

【0064】一方、Iminの算出方法は、図11に示す ように、図10のフローチャートにおけるp[m][n]>1 maxかどうかの判断を、p[m][n]<l minに置換えて、ま 50 ルスが入力された場合は、出力電圧を下げ、正のパルス

ずステップS60で初期化してステップS61で各画素 の輝度値を表す配列 p [m] [n]を I minと比較し、 p [m] [n] < I minであれば、ステップS62で I minにp[m] [n]の値を格納し I minを更新して I minを決定する。 【0065】制御装置2内の制御回路9について、図1 2ないし図17を用いて説明する。

【0066】図12に示すように、制御回路9には、画 像化装置4からの駆動波形を、信号線4a-1、コネク タ13、および信号線71aを介して増幅素子等から構 10 成される増幅回路71に入力される。増幅回路71で は、駆動波形を、プローブ1内のスキャナを駆動できる レベルまで増幅し、信号線71b、コネクタ11、およ び信号線1aのうちの信号線1a-1を介して、プロー ブ1内のスキャナへ出力する。また、プローブ1内のス キャナから、スキャナの変位に応じた信号が出力され、 信号線1aのうちの信号線1a-2、コネクタ11、信 号線72aを介して、位置検出回路72に入力される。 との位置検出回路72は、スキャナがX方向の走査位置 の左端(図5 (a)のCの位置)を基準とし、最も変位 した位置、すなわちX方向の走査位置の右端(図5

(a)のDの位置)で最も高い電圧値を出力する。この ようにスキャナの位置に対応した出力電圧は、正弦波に よる共振駆動であることから、正弦波となる。

【0067】上述の右端(図5(a)のDの位置)と、 モニタ5における表示画像の右端との位相を同期させる ため、制御回路9内に、図12に示す位相同期回路73 が構成されている。位相同期回路73に入力された位置 検出回路72の出力波形は、信号線72bを介してコン パレータ74に入力される。コンパレータ74は、信号 線74aを介して入力される、あらかじめ設定された電・ 圧値V refと比較し、位置検出回路72の出力波形が電 圧値VVrefより大きければ"H"、小さければ"L"を、信 号線74bを介して遅延回路75に出力する。遅延回路 75は、所定時間でだけ時簡遅延した波形を、信号線7 5aを介して位相比較器76に出力する。

【0068】位相比較器76、積分器77、電圧制御発 振器(以下、VCOと略記)78、および分周器79は 閉ループである位相同期ループ(以下、PLLと略記)を 形成し、このPLLにより、遅延回路75から出力され た波形と、モニタ5に1ラインごとに同期させて表示さ せるための水平同期パルス(以下、Hsyncと略記)とを同 期させる。

【0069】位相比較器76は、遅延回路75からの波 形と、PLLのフィードバックである信号線79bから のHsyncとを比較し、Hsyncの位相が進んでいたら負の パルスを、遅れていたら正のパルスを、信号線76aを 介して積分器77に出力する。

【0070】積分器77は、位相比較器76から出力さ れた正または負のバルスを積分する。すなわち、負のバ が入力された場合は出力電圧を上げる。この出力電圧は 信号線77aを介してVCO78に出力する。 〇78は、入力電圧のレベルに応じた周波数のパルスを 出力する。すなわち、積分器77の出力電圧が下がれば 周波数を下げ、積分器77の出力電圧が上がれば周波数 を上げる。このVCO78で出力されるパルスは、信号 線78aを介して分周器79に入力される。

11

【0071】分周器79は、VCO78から出力される パルスを所定の周波数に分周し、反転、適切なduty 比に変換し、Hsyncを出力する。このHsyncは信号線7 10 9 a、コネクタ13を介して画像化装置4へ出力される とともに、信号線79bを介して位相比較器76へ出力 されてフィードバックされることを繰り返す。

【0072】以上の位相の同期の流れを、図13ないし 図16のタイミングチャートで説明する。図14は、上 述の位相の進みあるいは遅れのない状態である。まず、 コンパレータ74において、最大がVpmaxである位置検 出回路72の出力波形と、あらかじめ設定した基準電圧 Vrefとを比較して(図13(a)参照)、Vrefよりも 大きければ"L"を、小さければ"H"を出力する(図13 20 (b) 参照)。

【0073】次に、との立下りパルス波形を遅延回路7 5に入力し、ととでスキャナの位置がモニタ5の表示画 像のX方向の右端と一致させるための所定の時間τだけ 遅延する(図13(c)参照)。この遅延回路75から の立下りパルス波形は、位相比較器76に入力され、分 周器79からのフィードバック波形 (図13 (d)参 照)と位相比較される。

【0074】図13の場合、位相の進みあるいは遅れが ないので、位相比較器76はゼロを出力する(図13 (e)参照)。これを積分器77に入力すると、入力が ゼロのときの一定の出力値Vsoを出力す(図13(f) 参照)。これをVCO78に入力すると、外部クロック 7からの基準クロック(図13(g)参照)を元に常に 一定の周波数のパルスを出力する(図13(h)参 照)。

【0075】これを分周器79に入力すると適切な周波 数に分周しなおかつ正負反転、適切なduty比に変換 して、Hsyncとして出力されるとともに、位相比較器7 6にフィードバックすることを繰り返す(図13(i) 参照)。

【0076】図14では、遅延回路75が出力する立下 りパルスに対して、分周器79からのフィードバックで あるHsyncの位相が進んでいる場合について説明する。 【0077】位置検出回路72からの出力(図14 (a)参照)、コンパレータ74の出力(図14(b) 参照)、遅延回路75の出力(図14(c)参照)は、

【0078】Hsyncの位相が進んでいる場合(図14

図13と同じである。

る(図14(e)参照)。これに応じて積分器77の出 力電圧が下がる(図14(f)参照)。 これに応じて基 準クロック(図14(g)参照)に対してVCO78が 出力するパルスの周波数は下がる(図14(h)参 照)。

【0079】なお、図14(h)ではVCO78の出力 周波数が下がったことをイメージするためにパルス間隔 がきわめて大きくなっているが、実際はごくわずかに周 波数が下がる程度である。

【0080】とのVCO78の出力周波数に応じて、分 周器79が出力するHsyncの立下りパルスは、図14 (i) に示すように、遅延回路75の立下りパルス(図 14(c)参照)とAの位置で位相が一致する。

【0081】図15では、遅延回路42が出力する立下り パルスに対して、分周器79からのフィードバックであ るHsyncの位相が遅れいる場合について説明する。

【0082】位置検出回路72からの出力(図15

(a)参照)、コンパレータ74の出力(図15(b) 参照)、遅延回路75の出力(図15(c)参照)は、 図13, 14と同じである。

【0083】Hsyncの位相が遅れている場合(図15 (d)参照)、位相比較器76は、正のパルスを出力す (図15 (c)参照)。とれに応じて積分器77の出力 電圧が上がる (図15 (f)参照)。 これに応じて基準 クロック (図15(g)参照) に対してVCO78が出 力するパルスの周波数は上がる(図15(h)参照)。 【0084】なお、図15(h)ではVCO78の出力 周波数が上がったことをイメージするためにパルス間隔 かきわめて狭くなっているが、実際はごくわずかに周波 30 数が上がる程度である。このVCO78の出力周波数に 応じて、分周器79が出力するHsyncの立下りパルス は、図15(i)に示すように、遅延回路75の立下り パルス(図15(c)参照)とBの位置で位相が一致す

【0085】以上、図13ないし図15の流れを、図1 6及び図17のフローチャートに示す。図16に示すよ うに、ステップS71でスキャン開始後、ステップS7 2で位相同期処理を実行し、ステップS73でスキャン を終了しない限り位相同期処理を繰り返す。

【0086】位相同期処理の流れは、図17に示すよう に、ステップS81でプローブ1からのスキャナの位置 データV posをコンパレータ74に入力し、ステップS 82でVposとVrefを比較して、Vpos>Vrerならばス テップS83で"L"を、そうでなければステップS8 4で"H"を、遅延回路75へ出力する。これをステッ ブS85で時間でだけ遅延させ、位相比較器76へ出力 する。ステップS86でこれと分周器79からフィード バックされるHsyncと位相を比較し、位相の進み遅れを ステップS87及びステップS88で判断し、進んでい (d)参照)、位相比釈器76は、負のパルスを出力す 50 ればステップS89で負のパルスを、遅れていればステ

13

ップS90で正のパルスを、進み遅れなしであればその まま、積分器77へ出力する。積分器77の出力電圧 は、ステップS91で負のパルスを入力した場合は下が り、ステップS92で正のパルスを入力した場合は上が り、それ以外の場合は、一定電圧を、VCO78に出力 する。ステップS93において、VCO78は積分器7 7の出力電圧の変動に応じ、積分器77の出力電圧が下 がれば、出力パルスの周波数を下げ、積分器77の出力 電圧が上がれば、出力パルスの周波数を上げ、積分器で 7の出力電圧が一定であれば、出力パルスの周波数を維 10 持し、分周器79に入力する。

【0087】そして、ステップS94において、分周器 79で最適な周波数に分周し、さらに反転、duty変 換を行い、新たにHsyncとして位相比較器76に出力し てフィードバックすることを繰り返す。

【0088】次に、ブローブ1の先端部200について 図18ないし図21を参照して説明する。

【0089】プローブ1の外形形状は、図18に示すよ うに、円柱状に構成されている。プローブ1の外側は、 225によつて構成されている。また、コイルパイプ2 25の内部には、光ファイバ217と、電気ケーブル2 18とが通つている。先端部には、コイルバイブ止め2 26があり、コイルパイプ225の先端部が接着されて いる。また、コイルパイプ止め226の内側は、図の網 掛け部のように絶縁物質244で満たされている。ま た、コイルバイプ止め226にはガイドバイブ227が 接着されており、チュープ224は、図のように糸巻き 接着228によつて、これらに固定されている。

【0090】スキャニングミラー232の構造、製作方 30 法は後述する。スキャニングミラー232は、図のよう にカバーガラス240、レンズ237を介して図の位置 に配置されており、配線233、基板234、フレキシ ブル基板235、電気ケーブル218および信号線1a を介して、制御装置2内の制御回路9と電気的に接続さ れている。なお、電気ケーブル218からフレキシブル 基板255へ延びる導電性の電線は、図のように絶縁チ ューブ236で覆われている。

【0091】また、スキャニングミラー232は、ミラ ーガラス台231、間隔管230、光ファイバ217の 40 先端部を固定的に保持するフェルール229に固定され ている。ただし、スキャンニングミラー232と、光フ ァイバ217と一体的に研磨され、テーバ形状をなすフ ェルール229の先端は、接触せず、わずかに隙間があ いている。

【0092】また、レンズ237はレンズ枠238に接 着固定されており、間隔管239を介してミラー台23 1に固定されている。さらに、レンズ枠238はガイド パイプ227にも固定されている。さらに、レンズ枠2

239は、図18(b)に示すように、A-A線断面構 造となっている。

【0093】また、レンズ237は、中心部付近にミラ -蒸着部245が設けられている。

【0094】先端カバー241は、間隔管242を介し てレンズ枠238に固定されており、さらに先端カバー 241は、ガイドパイプ227にも接着固定されてい る。先端カバー241には、カバーガラス240が固定 されている。さらに、電気ケーブル218には、信号線 laを介して制御装置2のグランドGNDに接続されて いるGND線があり、このGND線と、プローブ1の先 端部を構成する導電性のコイルパイプ225、コイルパ イブ止め226、フレキシブル基板235、基板23 4、間隔管230、間隔管239、レンズ枠238、先 端カバー241、および間隔管242が、各々の接触部 分で溶接されており、これらすべてが電気的に導通して いる。また、チューブ224と先端カバー241との隙 間は、接着剤243が充填されている。

【0095】スキャニングミラー232は、図19に示 チューブ224と、その内部に納められたコイルパイプ(20)すように、シリコン基板250にエッチングを行い、凹 部251を形成させている。また、裏面からもエッチン グされて、凹部248、貫通孔247を形成している。 プレート252はシリコン基板上に接着され、基板上の 酸化物層によつてシリコン基板250と絶縁されてい る。さらに適切にマスクした後プレート252の上面に 室化膜253を設け、これをミラー部249に必要な部 分を残してエッチングする。このときのミラー部249 を上面から見た図を図20に示す。図の網かけ部は窒化 膜を設けなかつた部分である。

【0096】さらに、図21に示すように、その上に導 電層を形成し、スキャンミラーの電極254a, 254 b, 254c, 254dと、ミラー249と、配線25 3a, 253b, 253c, 253dとを製作する。 C の電極254a, 254bはミラーの役割も兼ねる。と こで適切にエッチングを行うことにより、窒化膜に覆わ れていない部分を取り除く。このとき、ヒンジ部25 6,257の両側からアンダーエッチされることによ り、室化膜部分のみが残り、図21に示すように、この 部分を軸にして中心部255が回転できるようになる。 上記電極254a, 254bに互いに位相が反転する正 弦波を印加することで、くぼみ部248に形成されるG ND部とでキャパシタを形成し、ミラー部249がX方 向に静電気力で共振駆動する。ととで発生する静電容量 を、電気ケーブル218、信号線1aを介して制御装置 2内の位置検出回路72に伝送し、静電容量の変化に応 じて図13(a)に示すスキャナの位置データを生成す る。また、中心部255の中心には中心穴246が設け られている。また、電極253a, 253b, 253 c, 253dは、前述した電気ケーブル218、信号線 38はガイドバイブ227にも固定されている。間隔管 50 1 aを介して制御装置2のコネクタ11に接続されてい

る。

【0097】次に、共焦点光走査プローブ装置の光学系 の動作を説明する。LD15からのレーザ光は、コネク タ17、光ファイバ3a、コネクタ12、光ファイバ8 e、端部8a、ファイバカプラ8、端部8c、光ファイ パ8g、コネクタ6、光ファイバ1bを介して光ファイ バ217のコアに供給される。との光ファイバ217の コアからの光は、シリコンミラー250の貫通穴24 7、ミラー部249の中心穴246を通つて、レンズ2 37へ向かう。この光は、レンズ237表面のミラー蒸 10 着245によつて反射され、広がりながらスキャンニン グミラー232のミラー部249へ向かい、これにより 反射される。続いて、この光は、レンズ237で集光さ れ、カバーガラス240を通うて、焦点を結ぶ。この焦 点からの反射光は入射光と同じ光路を逆方向に通り、再 び、光ファイバ217のコアで焦点を結び、これに入射 される。このとき、焦点259以外からの反射光は、入 射光と同じ光路を通ることができず、光ファイバ217 のコアが小さいピンホールの働きをし、共焦点顕微鏡と 同等の解像度を持つようになる。

15

【0098】なお、本実施の形態では、X方向の画像は 正弦波の立上り時のみ表示することとしているが、正弦 波の立上りおよび立下りの両方で表示するようにしても

【0099】また、本実施の形態の光ファイバは、シン グルモードファイバ、マルチモードファイバ、あるいは その他共焦点効果を発揮できる光ファイバであればいず れでも良い。

【0100】また、本実施の形態では、スキャナを駆動 する静電容量をもとにスキャナの位置検出を行って位相 30 同期しているが、スキャナであるミラ一部の、モニタで の表示画像の右端に対応する位置に、超小型の受光素子 を設け、スキャニングによりレーザ光がこの受光素子に 当たったタイミングにより位相を同期させてもよい。

【0101】また、本実施の形態では、共振駆動による 駆動波形に対するサンプリングパルスの位相を予め90 。ずらした状態で同期させているが、位相が90°ずれ るまでの外部クロックのパルス数をあらかじめハードデ ィスクに記憶させておき、外部クロックのパルス数をカ ウントするカウンタを画像化装置内に設け、そのパルス 40 は、圧電素子304を駆動するための電気ケーブル30 数に達した時点からサンプリングを開始するように制御 してもよい。

【0102】また、本実施の形態では、AGCをスキャ ンが終了するまでON状態としているが、AGCを必要 なときのみ、画像化装置に接続可能なキーボードやマウ ス等の外部入力装置により、AGCをONにし、必要な いときはAGCをOFFにするようにしてもよい。

【0103】また、本実施の形態では、ライン補間にお けるライン数の間引きとコピーの倍数をあらかじめハー

置に接続可能なキーボードやマウス等の外部入力装置に より、ライン数の間引きとコピーの倍数を変更できるよ うにしても良い。

【0104】また、本実施の形態では、制御装置と画像 化装置が別々に構成されているが、これらを統合して一 体化した構成としても良い。さらに、光学ユニットも合 わせて一体的に構成しても良い。また、制御装置、画像 化装置、および光学ユニットのうちの少なくとも2つを 一体化した構成にしても良い。

【0105】また、本スキャナは、正弦波の立ち上がり と立ち下がりの特性の違い (ヒステリシス) を考慮し て、図24(a)に示すように、図の左から右へ向かう 実線の矢印、すなわち正弦波の立ち上がり時のみの画像 を表示しているが、立ち下がり時のみ(すなわち図24 (a) の点線の矢印) の画像を表示するようにしてもよ い。あるいは、ヒステリシス特性を補正する図示しない ヒステリシス特性補正手段を画像化装置4内に設け、正 弦波の立ち上がり及び立ち下がりの両方を表示するよう にしてもよい。

【0106】〔第2の実施の形態〕図22及び図23は 20 本発明の第2の実施の形態に係わり、図22は共焦点光 走査プローブ装置のプローブの先端部の構成例を説明す るために示す断面図、図23は図22のプローブの先端 部の構成例を説明するための要部斜視図である。

【0107】プロープ1Aの先端部300は、光走査手 段としての走査ユニット305と、先端カバーユニット 306と、光学枠307とを備えている。光学枠307 はプローブ1Aのアウターチューブ308の先端部に固 定されている。

【0108】走査ユニット305は、光学枠307に固 定されたベース309を有している。ベース309は、 容易に動かないように、後述するレンズ枠314や合焦 手段としての対物レンズ315よりも重量が重く設定さ れている。

【0109】ベース309には光ファイバ302の先端 部が固定されてる。

【0110】ベース309の両側には、薄板310が接 着されている。薄板310には、厚み後方に分極された 圧電素子304が接着されている。圧電素子304に

3が接続されている。この電気ケーブル303は、プロ ーブ1Aの先端部300の内部を通つて、図2の信号線 1 a と接続され、コネクタ11を介して制御装置2に接 続されている。

【0111】薄板310の先端部は中間部材311に固 定されている。中間部材311には2枚の平行な薄板3 12a, 312bが固定されている。薄板312a, 3 12bには圧電素子313a, 313bが接着されてい

ドディスクに記憶させているが、必要に応じて画像化装 50 【0112】薄板312a,312bの先端にはレンズ

枠314が固定され、このレンズ枠314には対物レンズ315と光ファイバ302の先端部を固定的に保持するフェルール316が固定されている。なお、光ファイバ302は、フェルール316に固定された後、ブローブ1Aの先端部300がフェルール316と一体的に研磨きれ、さらに反射防止膜が設けられる。また、圧電素子313a、313bは、電気ケーブル303を介して図2の信号線1aに接続され、コネクタ11を介して制御回路15と接続されている。

17

【0113】また、小型の変位センサ350がレンズ枠 10314に接着固定されており、電気ケーブル80、信号線 1a-2を介して、制御装置2と電気的に接続されている。変位センサ350は、スキャナのX方向の位置を、モニタ5における表示画像の左端を基準とし、最も遠い位置、すなわち表示画像の右端における位置のときに最大となるような電圧を出力して、制御装置2内の制御回路15へ伝送する。

【0114】先端カバーユニット306は、カバーホルダ317と、カバーホルダ317に固定されたカバーガラス318とからなり、カバーホルダ317は光学枠3 2007の先端部に固定されている。

【0115】とのような構造にしたととにより、プローブ1Aの先端部300は密閉される。

【0116】このようなブローブ1Aを使用した共焦点 光走査プローブ装置の動作について図1ないし図7、および図22、図23を参照して説明する。

【0117】LD15からのレーザ光は、コネクタ17、光ファイバ3a、コネクタ12、光ファイバ8e、端部8a、ファイバカブラ8、端部8c、光ファイバ8g、コネクタ11、光ファイバ1bを介してプローブ130Aの先端部300に伝送され、プローブ1Aの先端部300の先端面から対物レンズ315に向けて出射される。

【0118】この場合、光ファイバ302の先端部はフェルール316に固定されて一体的に研磨されているとともに、研磨された端面に反射防止膜が設けられているため、光ファイバ302の端面での反射光はきわめて小さく抑えられる。

【0119】電気ケーブル303には信号線1aを介して制御装置2のグランドと接続したグランド線があり、そのグランド線と、プローブ1Aの先端部300内の導電部である光学枠307、ベース309、およびカバーホルダ317が、各々の接触部分で溶接されており、これらすべてが電気的に導通している。

【0120】光ファイバ302の端面のコア321から発せられた光は、対物レンズ315で集光され、カバーガラス318を透過して、観察対象物322の内部で焦点323を結ぶ。

【0121】との焦点323以外からめ反射光は、入射の位置情報を電圧に変換する位置検出検出回路と、前記光と同じ光路を逆方向に通り、再び光ファイバ302の 50 位置検出回路の出力とある所定の電圧値とを比較して出

コア321にほとんど入射できない。このコア321が小さいピンホールの働きをなし、共焦点顕微鏡と同等の解像度を持つようになる。この状態で制御装置2内の制御回路9を動作させると制御回路9からの駆動信号は、信号線9b、コネクタ11、信号線1a、電気ケーブル303を介して、圧電素子304と、圧電素子313a、313bに伝送される。これにより、圧電素子304と、圧電素子313a、313bは、電圧に応じて伸縮する。すると、圧電素子304は薄板310に、圧電素子313a、313bは薄板312a、312bにそれぞれ張られているために、薄板310と、薄板312a、312bを曲げるように動作する。

【0122】また、薄板310と、薄板312a、31 2bとは、スキャニングにより互いに干渉してしまうの を防ぐために、長手方向に長さが異なる構成となっている。

【0123】具体的には、圧電素子313a,313b に位相が互いに反転した正弦波を加えると、レンズ枠3 14が振動する。とれによつて、対物レンズ315、光 ファイバ302の先端部とが移動して、レーザ光の焦点 323の位置がX方向(図22参照)にスキャンされ る。との場合、とのスキャナ系の共振周波数で駆動する と、大きな変位が得られる。

【0124】一方、制御回路15によつて圧電素子304を伸縮させると、レーザ光の焦点323の位置がX方向と垂直なY方向にスキャンされる。この場合、Y方向の振動の周波数をX方向のスキャン周波数よりも十分に遅くすることによつて、焦点323はラスタ走査される。これに伴つて、走査面324の各点の反射光が光ファイバ302によつて伝送されることになる。

【0125】とのようなプローブ1Aを上記第1の実施の形態に代えて使用することにより、共焦点光走査プローブ装置を得ることができる。

【0126】(付記)

1. 駆動位置情報を出力できるスキャナを有するブローブと、前記スキャナを駆動する制御装置と、被検部に光を照射する光源と、前記光源からの光をブローブ先端に導くための光ファイバと、前記光ファイバからの光を前記被検部に合焦させ前記被検部からの光を前記光ファイバがらの光を前記光ファイバが場面に集光させる合焦手段と、前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を前記光源から応光の光路からの景をうる外継手段と、前記分離された光を検出する検出器と、前記検出器からの信号をラインごとに画像化し表示手段に画像を表示する画像化装置とを有する共焦点光走査ブローブ装置において、前記制御装置は駆動信号と前記ラインとの位相を同期させる位相同期回路を有し、前記スキャナは前記スキャナの位置を検出する位置検出手段を有し、前記位相同期回路は、前記位置検出手段を有し、前記位相同期回路は、前記位置検出回路と、前記位置検出回路の出力とある所定の需圧値とを比較して出

力するコンバレータと前記コンバレータの出力をある所定の時間だけ遅延させる遅延回路と、前記遅延回路の出力と水平同期信号の位相を比較して位相ずれ分を出力する位相比較器と、前記位相比較器の出力を積分する積分器と、前記積分器の出力電圧に応じた周波数のバルスを出力する電圧制御発振器と、前記電圧制御発振器の出力を分周し、なおかつ前記位相比較器に フィードバックさせる分周器を有するととを特徴とする共焦点光走査プローブ装置

19

(付記項1の背景及び目的)前記先行技術において、ク 10 ローズドループ制御方式によりスキャナ位置を独立に監視できることを示している。ただし、クローズドループの回路構成についてはスキャナの位置を検出する変位検出器と、駆動波形と変位検出器の出力との位相を比較する位相比較器のみであり、位相比較器以降の処理方法については述べられていない。

【0127】付記項1では、安定した画像を表示することのできる共焦点光走査ブローブ装置を提供することを目的とする。

【0128】2. スキャナを有するプローブと、前記ス 20 キャナを駆動する制御装置と、被検部に光を照射する光 源と、前記光源からの光をプローブ先端に導くための光 ファイバと、前記光ファイバからの光を被検部に合焦さ せ被検部からの光を前記光ファイバ端面に集光させる合 焦手段と、前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を 光源からの光の光路から分離する分離手段と、前記分離 された光を検出する検出器と、前記検出器からの信号を 画像化し表示手段に画像を表示する画像化装置とを有す る共焦点光走査プローブ装置において、前記画像化装置 は前記検出器の感度を最適値に制御する輝度値制御手段 30 を有し、 前記輝度値制御手段は、前記画像化装置で 画像化される画像データから最大輝度値およ び最小輝 度値を算出する輝度値算出手段と、前記最大輝度値およ び前記最小輝度値になるように前記検出器の感度を制御 する検出器制御手段を有し、前記検出器制御手段は前記 検出器の感度が前記最大輝度値以下になるように制御し た後、前記検出器の感度が前記最小輝度値以上になるよ うに制御することを特徴とする共焦点光走査プローブ装

(付記項2の背景及び目的)前記先行技術では、検出器 40 の感度を自動調整するという記載はなく、最適な感度調 整を行うにはかなりの熱練を要していた。

【0129】付記項2では、画像を自動最適化することのできる共焦点光走査プローブ装置を提供することを目的とする。

【0130】3. スキャナを有するプローブと、前記スキャナを駆動する制御装置と、被検部に光を照射する光源と、前記光源からの光をプローブ先端に導くための光ファイバと、前記光ファイバからの光を被検部に合焦させ被検部からの光を前記光ファイバ端面に集光させる合 50

焦手段と、前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を 光源からの光の光路から分離する分離手段と、前記分離 された光を検出する検出器と、前記検出器からの信号を 画像化し表示手段に画像を表示する画像化装置とを有す る共焦点光走査ブローブ装置において、前記画像化装置と は、前記画像をラインデータとして蓄積するフレームメ モリと、前記フレームメモリに蓄積されたラインデータ を補間するライン補間手段を有し、前記補間手段は、前 記フレームメモリからラインデータを整数分の1の割合 で間引いて読み出す間引き手段と、前記間引き手段で読 み出されたラインデータを複数倍にコピーするコピー手 段を有し、前記フレームメモリに蓄積されるラインデータのライン数と、前記コピー手段によりコピーされた後 のラインデータのライン数は同数であることを特徴とす る共焦点光走査プローブ装置

(付記項3の背景及び目的)前前記先行技術では、走査される画像のライン補間についての記載はなく、走査される中べてのラインを表示する必要があるので、表示速度が非常に遅かった。また表示速度が遅いことで、ぶれの多い画像になることがあった。

【0131】付記項3では、フレームレートを向上させることのできる共焦点光走査プローブ装置を提供することを目的とする。

【0132】4.スキャナを有するプローブと、前記スキャナを駆動する制御装置と、被検部に光を照射する光源と、前記光源からの光をブローブ先端に導くための光ファイバと、前記光ファイバからの光を被検部に合焦させ被検部からの光を前記光ファイバ端面に集光させる合焦手段と、前記被検部からの戻り光の少なくとも一部を光源からの光の光路から分離する分離手段と、前記分離された光を検出する検出器と、前記検出器からの信号をA/D変換して画像化し表示手段に画像を表示する画像化装置とを有する共焦点光走査プローブ装置において、前記画像化装置は、非線形駆動波形に対して前記A/D変換のサンプリングバルスの位相を調整して画像を表示する表示タイミング手段を有し、前記表示タイミング手段は、前記非線形駆動波形に対して、前記サンプリングバルスの位相を90°ずらして発生させる。

【0133】ととを特徴とする共焦点光走査プローブ装置。

【0134】(付記項4の背景及び目的)前記先行技術では、共振駆動に対する実際のスキヤナ位置についての考慮がなく、図24に示すように、表示画像の各ラインの開始位置が左端(図24(a))ではなく、中央に位置する(図24(b))ととがあった。

【0135】付記項4では、表示画像の位相補正を行う ととのできる共焦点光走査プローブ装置を提供すること を目的とする。

[0136]

) 【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、非

線形駆動波形に対し非等間隔パルスで画像をサンプリングすることで、画像歪みのない画像を得ることができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る共焦点光走査 プローブ装置の概略構成を示すブロック図

【図2】図1の共焦点光走査プローブ装置の構成を示す ブロック図

【図3】図2の光学ユニットの構成を示すブロック図

【図4】図3の画像化装置の構成を示すブロック図

【図5】図4の画像化装置による画像歪み補正の方法説 明する説明図

【図6】図4の画像化装置によるライン補間処理の流れ を示す第1のフローチャート

【図7】図4の画像化装置によるライン補間処理の流れ を示す第2のフローチャート

【図8】図4の画像化装置による自動輝度値調整AG

C) 処理の流れを示す第1のフローチャート

【図9】図4の画像化装置による自動輝度値調整AG

C) 処理の流れを示す第2のフローチャート

【図10】図4の画像化装置による自動輝度値調整AG

C) 処理の流れを示す第3のフローチャート

【図11】図4の画像化装置による自動輝度値調整AG

C) 処理の流れを示す第4のフローチャート

【図12】図2の制御装置内の制御回路の構成を示すブロック図

【図13】図12の制御回路の作用を説明する第1のタイミングチャート

【図14】図12の制御回路の作用を説明する第2のタイミングチャート

【図15】図12の制御回路の作用を説明する第3のタイミングチャート

【図16】図12の制御回路の作用を説明する第1のフローチャート

【図17】図12の制御回路の作用を説明する第2のフォ

*ローチャート

【図18】図1のプローブの先端部を示す断面図

【図19】図1のプローブのスキャナの構造を示す断面図

【図20】図19のスキャナの構造を示す平面図

【図21】図19のスキャナの詳細構造を示す平面図

【図22】本発明の第2の実施の形態に係る共焦点光走 査プローブ装置のプローブの先端部の構成例を説明する ために示す断面図

10 【図23】図22のブローブの先端部の構成例を説明するための要部斜視図

【図24】従来技術の問題点を説明する図

【図25】従来の共振駆動によるラスタスキャンでの等 間隔バルスによってサンプリングを説明する図

【符号の説明】

1, 1A… プローブ

2… 制御装置

3… 光学ユニット

4… 画像化装置

20 5… モニタ

7… 外部クロック発生器

8… 4端子カプラ

9… 制御回路

11, 13, 17, 18, 19… コネクタ

15... LD

16… PMTユニット

40… A/Dコンバータ

41… フレームメモリ

42… メインメモリ

30 43 ··· CPU

45… アドレスバス

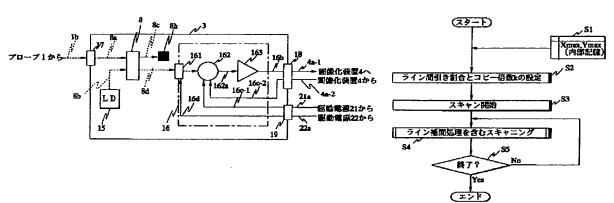
46… データバス

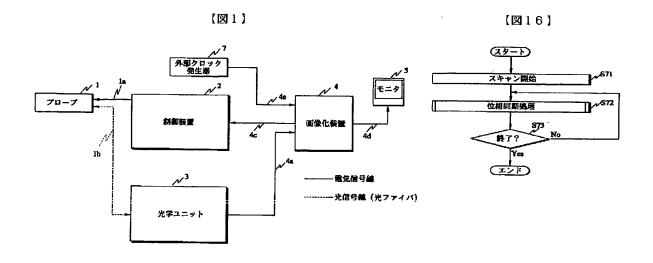
47… I/Oポート

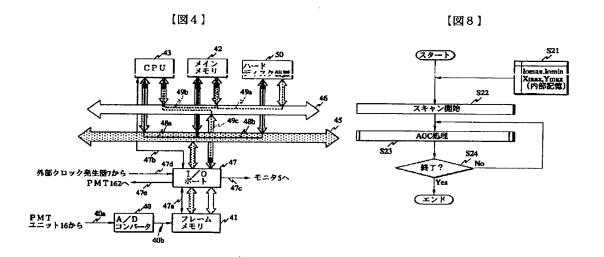
200, 300… 先端部

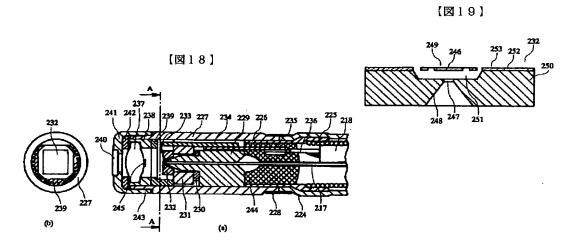
【図3】

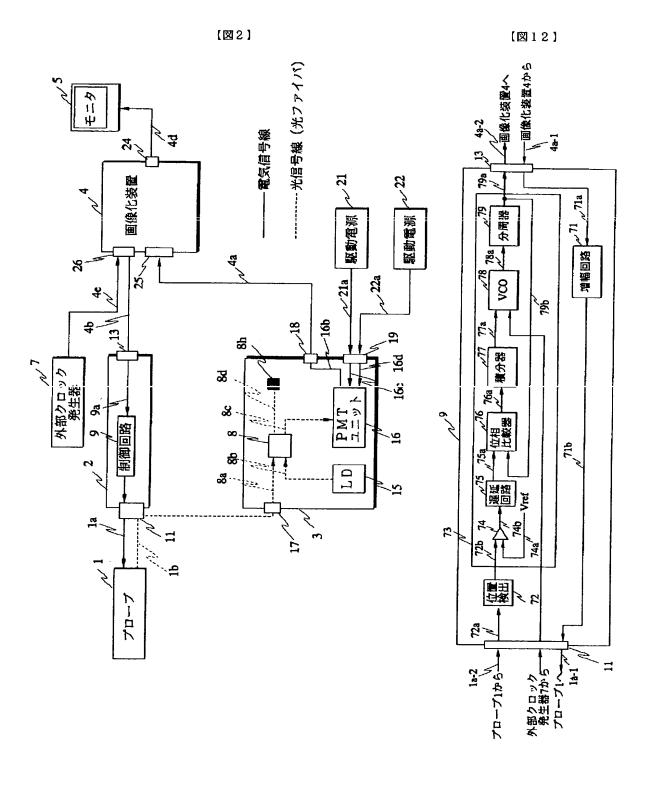
【図6】



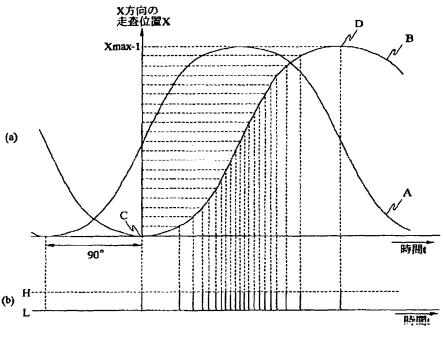


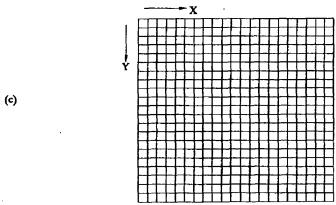




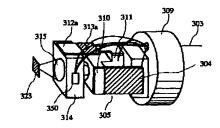


【図5】

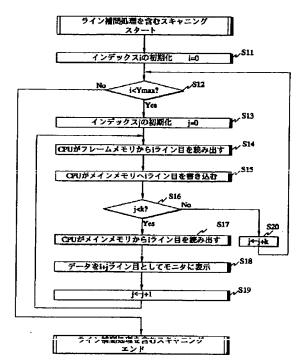




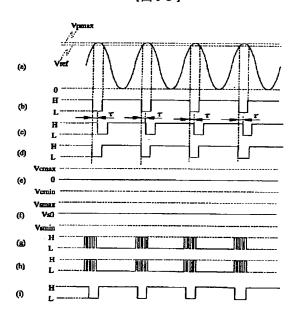
【図23】



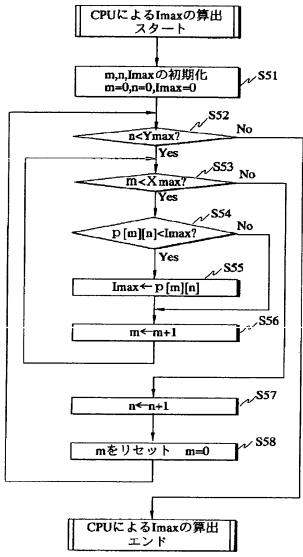




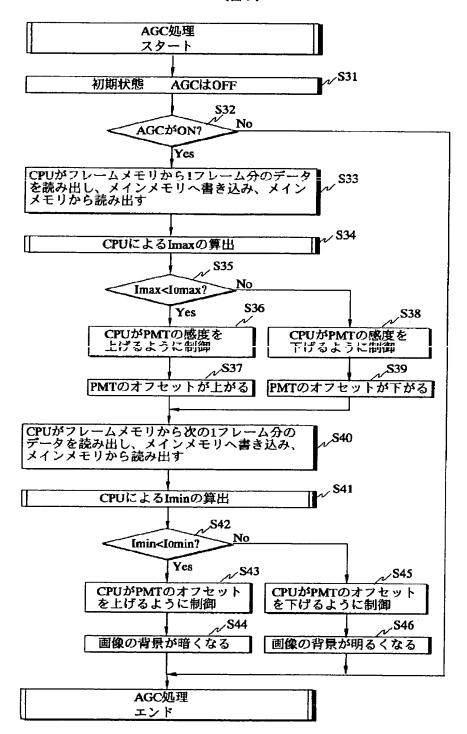
【図13】

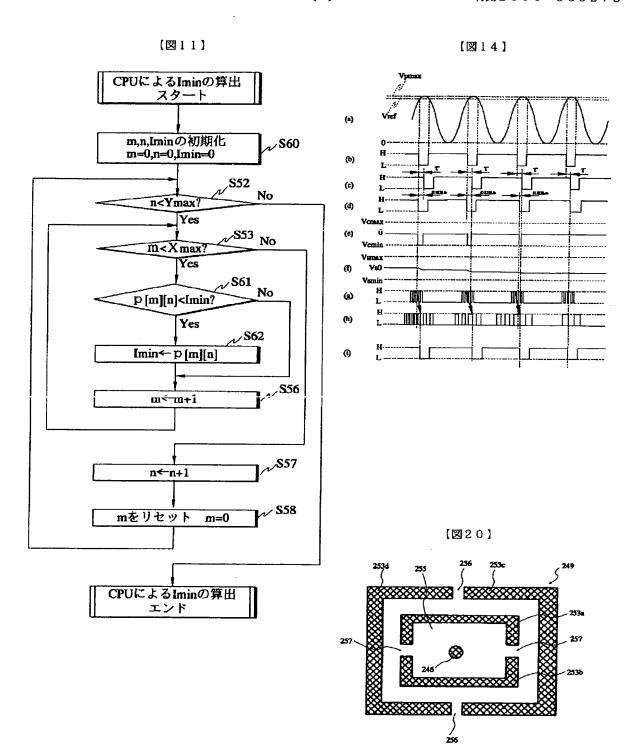


【図10】

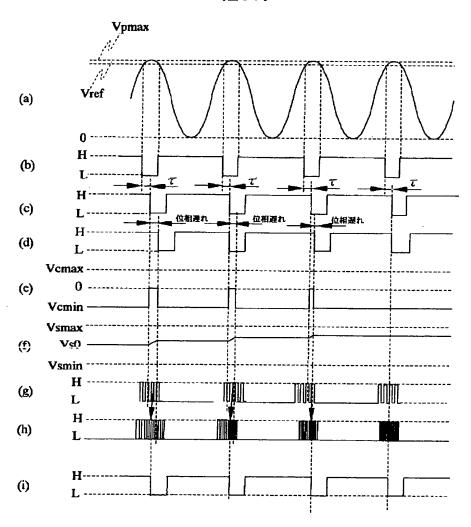


【図9】





【図15】



(図21) (図22) (U22) (U22

【図24】 【図17】 位相同類処理 スタート プローブがスキャナ位置データ Vposをコンパレータへ出力 Vpos>Vref? (a) コンパレータが"H"を 遅延回路へ出力 コンバレータが"L"を 遅延回路へ出力 遅延回路がてだけ遅延して 2855 位相比較調へ出力 分周器からのHayneと位相比較 位相遅れているか? 位相進んでいるか? 位相比較器は位相遅れ分だけ 正のパルスを積分器へ出力 **(b)** がS92 横分器の出力電圧は上がり、 VCOへ出力 積分器の出力電圧は下がり、 VCOへ出力 VCOが第分型の出力管理に成じた 周波数のパルスを分周器へ出力 分周器で分周、反転、duty変換し 位相比較器へフィードバック 90°位相が 遅れる 位相同期処理 エンド

【図25】

